

★シリコン材料・デバイス研究会（SDM）

専門委員長 品田高宏 副委員長 平野博茂

幹事 池田浩也・諸岡 哲 幹事補佐 森 貴洋・小林伸彰

期日 10月23日（水）、24日（木）

会場 東北大学未来情報産業研究館 5F

議題 プロセス科学と新プロセス技術

◎開催プログラム等は下記研究会開催スケジュールで御確認下さい。

<https://www.ieice.org/ken/program/index.php>